

ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ ГАЙШУН
УДОСТОЕН ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2024 ГОД
ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



*Коллектив факультета физики и информационных технологий,
кафедра оптики сердечно поздравляют кандидата физико-
математических наук доцента, заведующего кафедрой оптики*

Гайшуна Владимира Евгеньевича

*с предоставлением ему гранта Президента Республики Беларусь
на разработку новой полирующей суспензии на основе
наноразмерного порошка диоксида кремния для
химико-механической полировки слоев диоксида кремния
в технологии производства интегральных микросхем,
исследование её физико-химических характеристик,
изготовление экспериментальной партии и проведение
испытаний в производственных условиях в целях организации
опытно-промышленного производства импортозамещающей
суспензии для нужд микроэлектроники Республики Беларусь.*

*Желаем успешного решения поставленных задач и новых
достижений во всех видах Вашей деятельности как учёного
и руководителя возглавляемых Вами коллективов.*